

# 知的財産創出状況 Inventions and Patents

## 発明 Inventions

	平成20年度 2008	平成21年度 2009	平成22年度 2010	平成23年度 2011	平成24年度 2012	平成25年度 2013
届出件数 Number of Invention Disclosure Forms Submitted	15	8	13	5	6	10

## 特許出願・取得 Patent

		平成20年度 2008	平成21年度 2009	平成22年度 2010	平成23年度 2011	平成24年度 2012	平成25年度 2013
国内 Domestic	出願 Number of Patent Applications	10	2	7	2	8	6
	取得 Number of Patents Issued	—	1	1	1	1	3
国外 Foreign	出願※ Number of Patent Applications	2	1	—	1	1	—
	取得 Number of Patents Issued	—	—	—	—	—	—

※:PCT等は指定国数に関わらず「1」とカウント Including patent applications under the PCT or EPC

## 知的財産の活用 Exploitation of Intellectual Property

		平成20年度 2008	平成21年度 2009	平成22年度 2010	平成23年度 2011	平成24年度 2012	平成25年度 2013	計 Total
特許※1 Patent	件数 Number of Licenses	1	—	1	1	1	—	4
	収入(千円) Income(thousand yen)	26	—	315	300	78	—	719
著作物※2 Copyrights	件数 Number of Licenses	2	3	2	1	1	2	11
	収入(千円) Income(thousand yen)	3,013	9,027	531	79	30	98	12,778
研究成果 有体物※3 Materials	件数 Number of Licenses	—	—	1	1	—	—	2
	収入(千円) Income(thousand yen)	—	—	147	73	—	—	220

※1：出願中のものを含む Including assignment

※2：ソフトウェア・デジタルコンテンツ等で著作権取扱規程及び職務発明規程により取り扱ったもの  
Databases and computer programs or digital content(except research papers,books, or reports)

※3：研究を行う過程で得た有体物で研究成果有体物取扱規程により取り扱ったもの